

異物分析に役立つ！ FT-IR 分析の基礎と実践セミナー

大分県産業科学技術センター

日頃は当センターをご利用いただき有り難うございます。センターでは今年度、競輪（公益財団法人 JKA）の補助事業により FT-IR 分析装置を更新しました。



FT-IR は有機物の分析に用いられ、自動車、プラスチック成型、半導体、医療機器など幅広い業種で、製品開発や品質管理を目的に利用されています。

平成 23 年度より異物分析に関するセミナーを毎年開催しております。今回は機器のご紹介も含めて、実機を用いたワークショップも予定しております。この機会にぜひ、ご参加下さい。お申し込みをお待ちしています。

- 日 時 平成 28 年 11 月 17 日（木） 13:30～16:30
会 場 大分県産業科学技術センター 第 1 研修室、C303 室ほか
内 容 1. 講義（13:30～15:00）
□FT-IR の基礎 ～各種サンプリング手法、スペクトル解析～
□FT-IR の異物分析テクニック ～サンプリングから解析まで～
2. 実演（15:00～15:30）
□FT-IR ワークショップ ～簡易異物分析、多成分ライブラリ検索～
3. 見学（15:30～16:30）
□顕微 FT-IR の見学、センター機器の見学
講 師 サーモフィッシャー・サイエンティフィック株式会社
ケミカルアナリシス事業本部 アプリケーション部 マネージャー 小松 守 氏
定 員 30 名
受講費用 無料
申込期限 平成 28 年 11 月 10 日（木）必着（メール、FAX にてお申し込みください）
問合せ先 大分県産業科学技術センター 工業化学担当 石井 北嶋
〒870-1117 大分市高江西 1-4361-10
電話：097-596-7100 FAX：097-596-7110
メール：ishii-saho@oita-ri.jp

FAX 097-596-7110 大分県産業科学技術センター 石井 行き
申込書「異物分析に役立つ！FT-IR 分析の基礎と実践セミナー」

会社名		氏名	
メール	（※ 今後、メールニュースでの技術研修等のご案内を希望する場合はチェックしてください→□希望する）		
TEL	— —	FAX	— —
住所	〒		